

## 期刊信息

篇名	Fabrication and surface characterization of pulsed reactive closed-field unbalanced magnetron sputtered amorphous silicon nitride films
语种	英文
撰写或编译	
作者	Zh.Q. Yao,P. Yang,N. Huang,H. Sun,G.J. Wan,Y.X. Leng,J. Wang,J.Y. Chen
第一作者单位	
刊物名称	Surface & Coatings Technology
页面	xx (2005) xxx- xxx (
出版日期	2005年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	<a href="#">Si(C)-N系薄膜的血液接触活化机理及抗凝血优化</a>